PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-336113

(43) Date of publication of application: 22.12.1995

(51)Int.Cl.

3/00 HO1P H₀₁P 3/08

H01P 7/08

H01P 11/00

(21)Application number : 06-122281

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing:

03.06.1994

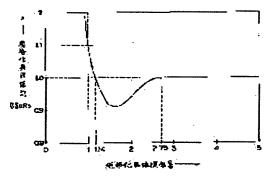
(72)Inventor: ISHIKAWA YOHEI

HIDAKA SEIJI

ISE TOMOYUKI

(54) HIGH FREQUENCY ELECTRODE AND HIGH FREQUENCY TRANSMISSION LINE (57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the conductor loss and surface resistance of a high frequency electrode and to make application equipment using the electrode into miniaturization and light weight by forming the film thickness of a conductor within a prescribed range. CONSTITUTION: A part of an incident electromagnetic wave advances in the inside of the high frequency electrode, and the other is reflected on the surface of the high frequency electrode. The electromagnetic wave advancing in the inside is reflected on the back plane of the high frequency electrode, and a part of it transmits the back plane. The film thickness of the high frequency electrode is formed in the one in a range of 1.14-2.75 times, desirably 1.32 to 1.92 times, and most desirably $\pi/2$ times the facing depth of a working frequency, therefore, the electromagnetic waves on the surface and back plane of the high frequency electrode strengthen the opponent mutually, which increases a reflection coefficient. At this time, the facing effect of current



density in the inside of the high frequency electrode can be relaxed by a current excited by the electromagnetic wave reflected on the back plane of the high frequency electrode compared with the one in the case that the film thickness of the electrode is sufficiently large.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-336113

(43)公開日 平成7年(1995)12月22日

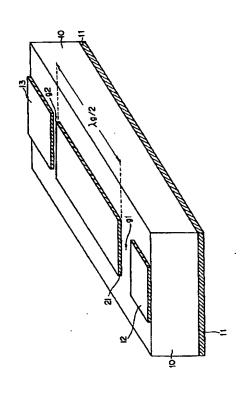
(51) Int.Cl. ⁶ H 0 1 P	3/00 3/08 7/08	識別記号 ZAA ZAA ZAA	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所		
	1,00	BAA		H) 1 P	1/ 20 1/ 208	.		A A A A	F6-7
			審査請求	未請求	請求項	•				
(21)出願番号	,	特願平6-122281		(71)	出願人	0000062		想作訴		
(22)出願日		平成6年(1994)6月	(72) 5	発明者	株式会社村田製作所 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 石川 容平 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内					
		¢.		(72) §	逆明者	日高 i	育路 長岡京1	市天神二	二丁目2	26番10号 株式
				(72) 3	逆明者	伊勢	習之 長岡京市	市天神二	丁目2	8番10号 株式
				(74) f	建人	弁理士			(外24	<u>\$</u>)

(54) 【発明の名称】 高周波電極及び高周波伝送線路

(57)【要約】

【目的】 従来例に比較して簡単な構造で、導体損失を 低減させることができ、しかも発明実施品を小型・軽量 化することができる高周波電極、並びに高周波伝送線 路、高周波共振器、高周波フィルタ、高周波デバイスを 提供する。

【構成】 Cu、Ag、Auなどの電気的導電性を有する膜状の導体、又は超電導体からなる導体の膜厚を、使用周波数の表皮深さの1、14倍から2、75倍の範囲に、好ましくは1、32倍から1、92倍の範囲に、最も好ましくはπ/2倍になるように形成し、これによって、実効的に表皮深さを増大させ、導体損失及び表面抵抗を従来に比較して大幅に低減した高周波電極と、この電極を用いて構成した伝送線路、共振器、フィルタ、高周波デバイスを提供する。



【特許請求の範囲】

F

【請求項1】 膜状の導体を備え、上記導体の膜厚が使用周波数の表皮深さの1.14倍から2.75倍の範囲であることを特徴とする高周波電極。

【請求項2】 上記導体の膜厚が使用周波数の表皮深さの1.32倍から1.92倍の範囲であることを特徴とする請求項1記載の高周波電極。

【請求項3】 上記導体の膜厚が使用周波数の表皮深さの π/2 倍であることを特徴とする請求項2 記載の高周波電極。

【請求項4】 上記導体は超電導材料にてなることを特徴とする請求項1、2又は3記載の高周波電極。

【請求項5】 少なくとも1つの導体を備えた高周波伝送線路であって、上記導体は請求項1、2、3又は4記載の高周波電極であることを特徴とする高周波伝送線路。

【請求項6】 上記高周波伝送線路は導波管であることを特徴とする請求項5記載の高周波伝送線路。

【請求項7】 上記高周波伝送線路はマイクロストリップ線路であることを特徴とする請求項5記載の高周波伝送線路。

【請求項8】 上記高周波伝送線路はストリップ線路であることを特徴とする請求項5記載の高周波伝送線路。

【請求項9】 上記高周波伝送線路は同軸線路であることを特徴とする請求項5記載の高周波伝送線路。

【請求項10】 所定の寸法を有する、請求項5乃至9 のうちの1つに記載の高周波伝送線路を備えたことを特 徴とする高周波共振器。

【請求項11】 上記高周波伝送線路は、上記高周波伝送線路を伝送する信号の管内波長の1/4に等しい伝送方向の長さを有することを特徴とする請求項10記載の高周波共振器。

【請求項12】 上記高周波伝送線路は、上記高周波伝送線路を伝送する信号の管内波長の1/2に等しい伝送方向の長さを有することを特徴とする請求項10記載の高周波共振器。

【請求項13】 所定の長さを有する請求項10乃至1 2のうちの1つに記載の高周波共振器と、

上記高周波共振器に高周波信号を入力する入力端子と、 上記高周波共振器から高周波信号を出力する出力端子と を備えたことを特徴とする高周波フィルタ。

【請求項14】 一端で高周波信号を入力しかつ他端で上記高周波信号を出力する伝送線路と、

上記伝送線路と結合する請求項10乃至12のうちの1 つに記載の高周波共振器とを備えたことを特徴とする高 周波帯域除去フィルタ。

【請求項15】 導体を含む共振器ケースと、上記共振器ケース内に載置された所定の形状の誘電体とを備えた誘電体共振器であって、

上記導体を請求項1、2、3又は4記載の高周波電極に

よって構成したことを特徴とする誘電体共振器。

【請求項16】 請求項15記載の誘電体共振器と、 上記誘電体共振器に電磁的に結合され、上記誘電体共振 器に高周波信号を入力する入力端子と、

上記誘電体共振器に電磁的に結合され、上記誘電体共振器から高周波信号を出力する出力端子とを備えたことを 特徴とする高周波フィルタ。

【請求項17】 電極を備えて所定の高周波動作を行う 高周波デバイスであって、

上記電極は、請求項1、2、3又は4記載の高周波電極 を有することを特徴とする高周波デバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、マイクロ波、準ミリ波 又はミリ波の高周波帯において用いられる高周波電極、 上記高周波電極を用いた高周波伝送線路、上記高周波伝 送線路を用いた高周波共振器、上記高周波共振器を備え た高周波フィルタ、並びに上記高周波電極を備えた高周 波デバイスに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子部品の小型化が進む中、マイクロ波、準ミリ波又はミリ波などの高周波帯においても高誘電体材料を用いることによって、デバイスの小型化がなされてきた。デバイスの小型化を行う場合、誘電率を大きくする一方、相似形として形状を縮小させると、原理的には体積の立方根に反比例してエネルギー損失が増大するという問題点があった。

【0003】高周波デバイスのエネルギー損失は、表皮 効果による導体損失と、誘電体材料による誘雷体損失と に大きく分類することができる。近年の誘電体材料は、 高誘電率なものでも低損失な特性を有する材料が開発実 用化されており、従って、誘電体損失よりも導体損失の 方が回路の無負荷Qにおいて支配的である。また、高周 波帯においては、表皮効果によって、導体表面において 高周波電流が集中するために、導体表面に近づくほど表 面抵抗(表皮抵抗ともいう。)が大きくなり、導体損失 (ジュール損失) が大きくなる。ここで、表皮効果と は、導体の内部では導体の表面から離れるに従って、高 周波電流が指数関数的に減衰するという高周波信号の伝 送に特有の現象である。この電流が流れる導体の薄い領 域を表皮深さと呼び、例えば銅であれば1GHzのとき 約2. 2μmとなる。しかしながら、従来は、高周波応 用部品の電極に用いられる導体の膜厚は、電極を透過し て失われる放射損失を回避するために、表皮深さよりも 十分に厚い膜厚で構成されていた。また、金属メッキや 金属の焼き付けの技術により電極を作成する場合の基板 や電極膜の表面粗さなどの問題もあり、電極の厚さを表 皮深さに比べて十分厚くすることが損失を小さくするこ とに結び付いていた。しかし、最近では鏡面に近い基板 の上に膜厚精度のよい電極を成膜する技術ができはじめ

ており、電極を最適膜厚で構成することが可能になって きている。

【0004】この状況を鑑みて、導体損失が効果的に低減されて高い無負荷Qを得ることができる改良された対称型ストリップライン共振器(以下、従来例の共振器という。)が、特開平4-43703号公報において提案されている。この従来例の共振器は、誘電体を挟んで開定に、ストリップ導体を配した対称型ストリップラインによって、共振回路を構成せしめて成る対称型ストリップライン共振器において、上記ストリップ導体を、上記一対の接地導体間において、該接地導体と平行に複数枚、上記誘電体を介して互いに所定の間隔を隔てて積層状に配置せしめたことを特徴としている。

【0005】そして、当該従来例の共振器を開示した公 報には次のことが開示されている。

- (a) 上記各ストリップ導体の厚さは、導体損失を有効的に抑えるためには、表皮深さの3倍か又はそれよりも大きな厚さをもって形成することが望ましい。すなわち、ストリップ導体において、マイクロ波帯の高周波電流が流れる表皮部分を増大せしめて、ストリップ導体における実効断面積を増大させる。
- (b) 一対のストリップ導体の一端側においてスルーホールを介して互いに導通される一方、他端側においてもスルーホールを介して互いに導通される。
- (c) 当該共振器における電界分布は、当該公報の第3 図に示すように、電界は、各ストリップ導体からそれぞれ接地導体に向かうように形成される。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記 (a) の構造を有しているために、小型・軽量化することが困難であって、さらに、上記 (b) の構造を有しているために、構造が複雑であって安価に製造することができず、しかも導体損失の低減率は比較的小さく、無負荷 Qも比較的小さいという問題点があった。本発明の目的は以上の問題点を解決し、従来例に比較して簡単な構造で、かつ導体損失を大幅に低減させることができ、しかも発明実施品を小型・軽量化することができる高周波電極、並びに高周波伝送線路、高周波共振器、高周波フィルタ、高周波デバイスを提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明に係る請求項1記載の高周波電極は、膜状の導体を備え、上記導体の膜厚が使用周波数の表皮深さの1.14倍から2.75倍の範囲であることを特徴とする。請求項2記載の高周波電極は、請求項1記載の高周波電極において上記導体の膜厚が使用周波数の表皮深さの1.32倍から1.92倍の範囲であることを特徴とする。請求項3記載の高周波電極は、請求項2記載の高周波電極において上記導体の膜厚が使用周波数の表皮深さのπ/2倍であることを特

徴とする。請求項4記載の高周波電極は、請求項1、2 又は3記載の高周波電極において上記導体は超電導材料 にてなることを特徴とする。請求項5記載の高周波伝送 線路は、少なくとも1つの導体を備えた高周波伝送線路 であって、上記導体は請求項1、2、3又は4記載の高 周波電極であることを特徴とする。請求項6記載の高周 波伝送線路は、請求項5記載の高周波伝送線路において 上記高周波伝送線路は導波管であることを特徴とする。 請求項7記載の高周波伝送線路は、請求項5記載の高周 波伝送線路において上記高周波伝送線路はマイクロスト リップ線路であることを特徴とする。請求項8記載の高 周波伝送線路は、請求項5記載の高周波伝送線路におい て上記高周波伝送線路はストリップ線路であることを特 徴とする。請求項9記載の高周波伝送線路は、請求項5 記載の高周波伝送線路において上記高周波伝送線路は同 軸線路であることを特徴とする。請求項10記載の高周 波共振器は、所定の寸法を有する、請求項5乃至9のう ちの1つに記載の髙周波伝送線路を備えたことを特徴と する。請求項11記載の高周波共振器は、請求項10記 載の高周波共振器において上記高周波伝送線路は、上記 高周波伝送線路を伝送する信号の管内波長の1/4に等 しい伝送方向の長さを有することを特徴とする。請求項 12記載の高周波共振器は、請求項10記載の高周波共 振器において上記高周波伝送線路は、上記高周波伝送線 路を伝送する信号の管内波長の1/2に等しい伝送方向 の長さを有することを特徴とする。請求項13記載の高 周波フィルタは、所定の長さを有する請求項10乃至1 2のうちの1つに記載の高周波共振器と、上記高周波共 振器に高周波信号を入力する入力端子と、上記高周波共 振器から高周波信号を出力する出力端子とを備えたこと を特徴とする。請求項14記載の髙周波帯域除去フィル タは、一端で高周波信号を入力しかつ他端で上記高周波 信号を出力する伝送線路と、上記伝送線路と結合する請 求項10乃至12のうちの1つに記載の高周波共振器と を備えたことを特徴とする。請求項15記載の誘電体共 振器は、導体を含む共振器ケースと、上記共振器ケース 内に載置された所定の形状の誘電体とを備えた誘電体共 振器であって、上記導体を請求項1、2、3又は4記載 の高周波電極によって構成したことを特徴とする。請求 項16記載の高周波フィルタは、請求項15記載の誘電 体共振器と、上記誘電体共振器に電磁的に結合され、上 記誘電体共振器に高周波信号を入力する入力端子と、上 記誘電体共振器に電磁的に結合され、上記誘電体共振器 から高周波信号を出力する出力端子とを備えたことを特 徴とする。請求項17記載の高周波デバイスは、電極を 備えて所定の髙周波動作を行う髙周波デバイスであっ て、上記電極は、請求項1、2、3又は4記載の高周波 電極を有することを特徴とする。

[0008]

【作用】本発明に係る高周波電極に高周波信号の電磁波

を入射すると、上記電磁波の一部は上記高周波電極内部 に進み、他は上記高周波電極の表面で反射される。上記 高周波電極の内部へ進んだ電磁波は上記高周波電極の裏 面を一部は透過して他は裏面で反射される。従って、入 射電磁波のうち上記高周波電極で反射される電磁波は上 記髙周波電極の表面で反射される電磁波と上記髙周波電 極の裏面で反射される電磁波を合わせたものになる。こ こで本発明に係る高周波電極の膜厚が使用周波数の表皮 深さの1.14倍から2.75倍の範囲になるように形 成されているので、上記高周波電極の表面と裏面で反射 される電磁波は強め合って、上記高周波電極の反射係数 は、電極の膜厚が十分大きいときに比べると、大きくな る。このとき、上記高周波電極の内部の電流密度分布は 上記高周波電極の裏面で反射される電磁波が励起する電 流によって、表皮効果だけを考慮したときのような急激 な減衰はなく緩やかな勾配となる。これによって表皮効 果が緩和されて、表面抵抗が低減される。

【0009】また、高周波伝送線路においては、上記導 体を上記高周波電極を用いて構成することによって、上 記電極と同様により小さい表面抵抗Rsを有するので、 当該高周波伝送線路は、従来例に比較して小さい伝送損 失を有する。またさらに、上記高周波共振器において は、所定の寸法を有する上記高周波伝送線路を備えてい るので、その伝送損失は従来例に比較して小さく、それ 故、上記高周波共振器は、従来例に比較して大きな無負 荷Qを有する。上記誘電体共振器においては、共振器ケ 一スの導体を上記高周波電極によって形成したので、上 記誘電体共振器は、従来例に比較して大きな無負荷Qを 有する。また、上記高周波フィルタにおいては、所定の 長さを有し、無負荷Qの大きい上記高周波共振器を備え ているので、上記高周波フィルタは、低損失で優れた選 択度を有する。さらに、上記高周波帯域除去フィルタに おいては、所定の長さを有し、無負荷Qの大きい上記高 周波共振器がトラップ回路として動作するので、上記高 周波帯域除去フィルタは、優れた帯域除去特性を有す る。またさらに、上記高周波デバイスにおいては、上記 電極は、上記高周波電極を有することにより、上記高周 波デバイスは、従来例に比較して小さい導体損失を有す る。

[0010]

【実施例】以下、図面を参照して本発明による実施例について説明する。なお、添付図面において同一のものについては同一の参照符号を付す。

<第1の実施例>図1は、本発明に係る第1の実施例である帯域通過フィルタの斜視図である。図1に示すように、表皮深さ δ_0 の $\pi/2$ 倍の厚さに形成されたストリップ導体21と接地導体11を備えた誘電体基板10とによって、1/2波長マイクロストリップ線路型共振器が構成されている。第1の実施例の帯域通過フィルタは、上記1/2波長マイクロストリップ線路型共振器を

備えたことを特徴としている。ここで、表皮深さる 0は、1/2波長マイクロストリップ線路型共振器の共振周波数 f_0 における角周波数 ω_0 と真空中の透磁率 μ_0 とストリップ導体 21 の導電率 σ を用いて、数 1 で表される。

[0011]

【数1】 $\delta_0 = \sqrt{(2/\omega_0\mu_0\sigma)}$

【0012】図1に示すように、裏面全面に接地導体11が形成された誘電体基板10上に、長手方向の長さが λ g/2である帯形状のストリップ導体21が形成される。ここで、 λ g は管内波長である。これによって、ストリップ導体21と、接地導体11と、両導体21.11間に挟設された誘電体基板10とによってTEMモードの1/2波長マイクロストリップ線路型共振器が構成される。以上のように構成された1/2波長マイクロストリップ線路型共振器の共振周波数f0は、公知のようにストリップ線路型共振器の共振周波数f0は、公知のようにストリップ導体22の長手方向の長さと誘電体基板10の誘電率と厚さとによって決まる。

【0013】さらに、誘電体基板10上に、入力端子用導体12が、ストリップ導体21の長手方向の一端と所定のギャップg1だけ離れかつ電磁的に互いに結合するように近接して形成される一方、出力端子用導体13が、ストリップ導体21の長手方向の他端と所定のギャップg2だけ離れかつ電磁的に互いに結合するように近接して形成される。なお、第1の実施例においては、入力端子用導体12とストリップ導体21の一端との結合と、出力端子用導体13とストリップ導体21の他端との結合とは、容量結合である。ここで、誘電体基板10は、例えばアルミナの単結晶であるサファイアにてなり、接地導体11及びストリップ導体21は、例えばCu、Ag又はAuなどの電気的導電性を有する導体にてなる。

【0014】以上の様に構成された第1の実施例の帯域 通過フィルタの入力端子用導体12に上記共振周波数 f 0を有する高周波信号を入力すると、入力端子用電極 1 2とストリップ導体21が電磁的に結合して、上記1/ 2波長マイクロストリップ線路型共振器は励振されて共 振状態となる。さらに、ストリップ導体21と出力端子 用電極13が電磁的に結合して、上記髙周波信号は出力 端子用電極13から出力される。また共振周波数 f 0と 異なる周波数を有する信号が入力端子用導体12に入力 されると、上記1/2波長マイクロストリップ線路型共 振器の長手方向の両端で反射される上記信号に対応する 電磁波は互いに打ち消し合い、上記 1/2 波長マイクロ ストリップ線路型共振器は共振状態にはならない。従っ て、上記信号は出力端子用電極13からは出力されな い。以上のように、第1の実施例の帯域通過フィルタ は、帯域通過特性を有する。

【0015】次に1/2波長マイクロストリップ線路型 共振器が最も高いQを有するストリップ導体21の最適

膜厚を求める。図2(a)は、空気層を含むストリップ 導体21の厚さ方向の分布定数型等価回路であって、図 2(a)に示すように、損失抵抗を含む分布定数回路に てなる。当該分布定数型等価回路は、ストリップ導体2 1の第1の面において仮想的に設けられる2つの端子下 1, T2と、ストリップ導体21の第2の面において仮 想的に設けられる2つの端子T3、T4との間に設けら れる。ここで、当該分布定数型等価回路の各単位回路 は、厚さ方向と平行な方向に設けられる単位インダクタ ンスμ0d×と、それぞれ厚さ方向と垂直な方向に設け られた単位キャパシタンス ε 0dxと単位コンダクタン スσdxとの並列回路とを備え、当該並列回路と上記単 位インダクタンス µ0d×とが逆L型に接続されて構成 される。そして、上記分布定数型等価回路は、複数個の 上記単位回路が厚さ方向に縦続に接続されて構成され、 当該等価回路の空気層側の2つの端子T3,T4には空 気層のインピーダンス Z_L が接続される。ここで、 σ は ストリップ導体21の導電率、ε0は真空中の誘電率、 μ0は真空中の透磁率、dxはストリップ導体21の厚 さ方向の微小長さ、△ ξ はストリップ導体 2 1 の膜厚、 ZLは空気層のインピーダンスである。

【0016】また、図2(a)の等価回路は、図2 (b)の集中定数形等価回路に変換することができる。 当該集中定数型等価回路は、厚さ方向と平行な方向に設けられた2つの複素インピーダンスこと、厚さ方向と垂直な方向に設けられた複素アドミタンスYとがT型に接続されて構成される。ここで、複素インピーダンスこ、複素アドミタンスY、空気層のインピーダンスこしは、それぞれ数2、数3、数4で表される。また、ストリップ導体21の膜厚 Δ ξ を表皮深さ δ 0で割った値をストリップ導体21の規格化導体膜厚 ξ と定義して、数5の様に表した。

[0017]

【数2】

 $Z = [(1+j)/\sigma \delta_0] \cdot \tanh[(1+j)\xi/2]$

【数3】 $Y = [\sigma \delta_0 / (1+j)] \cdot sinh[(1+j) \xi]$

【数4】 $Z_L = \int (\mu_0 / \epsilon_0)$

【数5】 $\xi \equiv \Delta \xi / \delta_0$

【0018】さらに、図2(b)の等価回路を左端から見たときの表面インピーダンス ZSは、数6で表される。ここで、数7に示すように、空気層のインピーダンス ZLは、複素インピーダンス Z、及び複素アドミタンス Yに比べると十分大きいので、図2(b)の等価回路の右端が解放端であるとする近似を用いることができ、上記表面インピーダンス ZSは、数8で表される。

[0019]

【数6】 $Z_S = Z + [Y + (Z + Z_I)^{-1}]^{-1}$

【数7】 $Z_{L}\sigma\delta_{0} = \sigma\delta_{0}\sqrt{(\mu_{0}/\epsilon_{0})} = \infty$

【数8】ZS=Z+1/Y

【0020】さらに、数8で表される表面インピーダン

ススSに、数2で表される複素インピーダンススと複素 アドミタンスYを代入して整理すると、表面インピーダ ンスは、数9のように表される。

[0021]

【数9】 $Z_S = [(1+j)/\sigma \delta_0]/[tanh(1+j)\xi]$ 【0022】また、表面インピーダンス Z_S は、表面抵抗 R_S と表面リアクタンス X_S を用いて、数10のように表わすことができる。

[0023]

【数10】ZS=RS+jXS

【0024】ここで、1/2マイクロストリップ線路型共振器が最も高いQを有するのは、上記表面抵抗RSが最も小さくなるときである。次に表面抵抗RSを求めるために、数9で表される表面インピーダンスZSを、実部と虚部に分けて整理すると、表面抵抗RSと表面リアクタンスXSは、それぞれ数11と数12の様に表わすことができる。

[0025]

【数11】RS=($\sinh 2 \xi + \sin 2 \xi$)/[$\sigma \delta_0$ ($\cosh 2 \xi - \cos 2 \xi$)]

【数12】 $X_S = (\sinh 2\xi - \sin 2\xi) / [\sigma \delta_0(\cosh 2\xi - \cos 2\xi)]$

【0026】図3は、数11を使用して求めた、表面抵抗RSに $\sigma\delta$ 0を乗じた規格化表面抵抗 $\sigma\delta$ 0RSと規格化導体膜厚 ε の関係を示したグラフである。図3から明らかなように、規格化導体膜厚 ε が1と2の間の特定の値で、規格化表面抵抗 $\sigma\delta$ 0RSは極値である最小値をとる。表面抵抗RSが最小になる規格化膜厚 ε では、数13に示す表面抵抗RSの規格化導体膜厚 ε についての微分係数 θ RS/ θ ε 0になる。従って、表面抵抗RSが最小になる規格化膜厚 ε 0を求めるためには、数13を満たす規格化導体膜厚 ε 0を求めれば良い。

[0027]

【数13】 $\partial RS/\partial \xi = -(2\sinh 2\xi \cdot \sin 2\xi)/(\cos 2\xi - \cos 2\xi)^2 = 0$

【0028】数13で表される微分係数 $\partial RS / \partial \epsilon M$ のになるときの規格化膜厚 ϵ は、nを正の整数として、数14で表される。特にn=1のときの規格化膜厚 ϵ は、数15で表され、このとき表面抵抗RSは数16で表される最小値RSminになる。

[0029]

【数 1 4】 $\xi = n \pi / 2$, n = 1, 2, 3, ...

【数15】 ξ=π/2

【数16】RSmin= $(1/\sigma\delta_0)$ tanh $(\pi/2)$ $\stackrel{.}{=}$ 0. 9 17 $(1/\sigma\delta_0)$

【0030】ここで、数5で定義したようにストリップ 導体21の規格化膜厚 ξ は、表皮深さ $\delta0$ で規格化され た値であるので、物理的な長さの次元をもつストリップ 導体21の膜厚 $\Delta\xi$ は、数17で与えられる。

[0031]

【数17】

 $\Delta \xi = (\pi/2) \delta_0 = (\pi/2) \sqrt{[2/(\omega_0\mu_0\sigma)]}$ 【0032】以上の結果と上記図3から明らかなように、規格化導体膜厚をが増加するに従い、規格化表面抵抗 $\sigma \delta_0 R_S$ は減少して、規格化導体膜厚をが 1. 14のときに、規格化表面抵抗 $\sigma \delta_0 R_S$ 1. 0 になる。さらに、規格化導体膜厚をが増加すると、規格化表面抵抗 $\sigma \delta_0 R_S$ はさらに減少して、規格化導体膜厚をが $\pi/2$ のとき、規格化表面抵抗 $\sigma \delta_0 R_S$ は最小値 0. 9 1 7 をとる。この最小値を過ぎると、規格化導体膜厚をの増加に伴い、規格化表面抵抗 $\sigma \delta_0 R_S$ は増加して、規格化表面抵抗 $\sigma \delta_0 R_S$ は増加して、規格化表面抵抗 $\sigma \delta_0 R_S$ は増加して、規格化表面抵抗 $\sigma \delta_0 R_S$ は増加して、規格化表面抵抗 $\sigma \delta_0 R_S$ は増加して、図3において図示はしていないが、規格化表面抵抗 $\sigma \delta_0 R_S$ は1. 0 に使束する。

【OO33】以上のように、規格化導体膜厚εがπ/2 のとき、すなわち、ストリップ導体21の膜厚∆

とが表 皮深さδ0のπ/2倍のとき、表面抵抗RSは、ストリッ プ導体 2 1 の膜厚 Δ ξ が表皮深さ δ 0に比べて十分厚い ときの表面抵抗RSである $1/\sigma\delta0$ より小さい0.91 $7/\sigma$ δ 0の最小値になる。これはストリップ導体 2 1 の膜厚 & が十分厚い時に比べて、表面抵抗 Rsが 8.3 %低減されたことになる。ここで、当該共振器のQ値が 表面抵抗RSの逆数に比例することを利用して、ストリ ップ導体21の膜厚 $\Delta \xi$ が十分厚いときのQ値を基準に したときのQ上昇率に換算すると、Q上昇率は9.03 %になる。又これはQ上昇率の最大値である。従って、 第1の実施例において、ストリップ導体21は、最も好 ましくは、その膜厚 $\Delta \xi$ が使用周波数における表皮深さ δ 0の π /2倍になるように構成される。これによっ て、ストリップ導体21の表面抵抗RSが最小になり、 当該共振器のQ値は、ストリップ導体21の膜厚△ミが 表皮深さδ0に比べて十分厚いときのQ値に比べると 9. 03%上昇して、最大値をとる。

【0034】また、Q上昇率がその最大値9.03%の90%以上である規格化導体膜厚 ϵ の範囲は、1.421 \leq 規格化導体膜厚 $\epsilon \leq$ 1.751である。従って、第1の実施例において、ストリップ導体21は、より好ましくは、その膜厚 $\Delta \epsilon$ が使用周波数における表皮深さ δ 0の1.421倍から1.751倍の範囲になるように構成してもよい。これによって、ストリップ導体21の表面抵抗R δ は低減され、Q上昇率は、その最大値9.03%の90%以上を確保できる。

【0035】さらに、Q上昇率がその最大値9.03% の80%以上である規格化導体膜厚 ξ の範囲は、1.364 ≦規格化導体膜厚 ξ \leq 1.841 である。従って、第1の実施例において、ストリップ導体21 は、より好ましくは、その膜厚 Δ ξ が使用周波数における表皮深さ δ 0001.364 倍の範囲になるよう

に構成してもよい。これによって、ストリップ導体21 の表面抵抗RSは低減され、Q上昇率は、その最大値9.03%の80%以上を確保できる。

【0036】またさらに、Q上昇率がその最大値9.03%の70%以上である規格化導体膜厚 ϵ の範囲は、1.32 \leq 規格化導体膜厚 $\epsilon \leq$ 1.92である。従って、第1の実施例において、ストリップ導体21は、より好ましくは、その膜厚 $\Delta \epsilon$ が使用周波数における表皮深さ δ 0の1.32倍から1.92倍の範囲になるように構成してもよい。これによって、ストリップ導体21の表面抵抗R ξ 1は低減され、Q上昇率は、その最大値9.03%の70%以上を確保できる。

【0037】さらに、Q上昇率が0よりも大きくなる場合、すなわち当該共振器のQ値が、ストリップ導体21の膜厚 Δ をが表皮深さ δ 0に比べて十分厚いときの当該共振器のQ値に比べて大きくなる場合の規格化導体膜厚 ϵ 0範囲は、1、14 \leq 規格化導体膜厚 ϵ 2、75である。従って第1の実施例において、ストリップ導体21は、好ましくは、膜厚 Δ をが使用周波数における表皮深さ δ 0の1、14倍から2、75倍の範囲になるように構成してもよい。これによって、ストリップ導体21の表面抵抗RSは低減されて、Q上昇率は0より大きくなり、当該共振器のQ値は、ストリップ導体21の膜厚 Δ をが表皮深さ δ 0に比べて十分厚いときの当該共振器のQ値に比べて大きくなる。

【0038】次に、上述のように構成したストリップ導 体21の表面抵抗RSが低減される理由を、図4を用い て定性的に説明する。図4は、表皮効果の緩和と表面抵 抗RSの低減を示す、誘電体基板10の一部と空気層の 一部とを含むストリップ導体21の断面図である。図4 ではハッチングは省略している。誘電体基板10を介し てストリップ導体21に入射される入射電磁波102の 一部は誘電体基板10とストリップ導体21の境界を透 過して透過電磁波106となり、他は誘電体基板10と ストリップ導体21の境界で反射されて反射電磁波10 4になる。透過電磁波106の一部はストリップ導体2 1と空気層の境界を透過して透過電磁波103となり、 他はストリップ導体21と空気層の境界で反射されて、 反射電磁波105になる。従って、入射電磁波のうちス トリップ導体21から誘電体基板10内に反射される電 磁波は、反射電磁波104と反射電磁波105の合わせ たものになる。このときストリップ導体21が表皮深さ δ0より薄いと遮蔽効果が小さくなってストリップ導体 21を透過する透過電磁波103の振幅が大きくなり、 放射損失が大きくなる。また、ストリップ導体21が表 皮深さδ0に比較して十分大きくなると遮蔽効果は大き くなるが、透過電磁波106のエネルギーの大半がスト リップ導体21内部で失われて導体損失が大きくなる。 ストリップ導体21が適当な厚みを有するときには、反 射電磁波104と反射電磁波105が誘電体基板10の

内部で強め合い、その結果反射係数が大きくなる。このときのストリップ導体21内部の誘電体基板10から空気層に向かう方向の電流密度分布は、反射電磁波105が励起する電流によって、ストリップ導体21が十分厚いときにおける電流分布とは異なり、指数関数的に減衰することはない。これによって、表皮効果の緩和されて、表面抵抗RSが低減される。

【0039】以上の結果より、第1の実施例の帯域通過フィルタは、膜厚が表皮深さδ0のπ/2倍であるストリップ導体21を用いて構成された1/2波長マイクロストリップ線路型共振器が高いQを有するので、小型・軽量かつ低損失で、優れた選択度を有する。

【0040】以上の第1の実施例の帯域通過フィルタでは、ストリップ導体21のみの膜厚を表皮深さ δ_0 の π /2倍になるように形成したが接地導体11のみを表皮深さ δ_0 の π /2倍になるように形成してもよい。あるいはストリップ導体21と接地導体11とも、表皮深さ δ_0 の π /2倍になるように形成してもよい。さらには、第1の実施例のストリップ導体21の上に保護用誘電体を形成してもよいし、当該帯域通過フィルタ全体を保護用誘電体で囲むように形成してもよい。

【 0 0 4 1】以上の第 1 の実施例においては、ストリップ導体 2 1 を用いた 1 / 2 波長マイクロストリップ線路型共振器を用いたフィルタについて説明しているが、本発明はこれに限らず、 1 / 4 波長マイクロストリップ線路型共振器を用いたフィルタを構成してもよい。

【0042】〈第2の実施例〉図5は、本発明に係る第2の実施例の1/4波長マイクロストリップ線路型帯域除去フィルタの斜視図である。第2の実施例では、図5に示すように、裏面全面に接地導体11が形成された誘電体基板10上にストリップ導体41を形成することで、1/4 λ gの長さを有しかつ δ 0 π /2の膜厚 Δ 6 ϵ 6 なんり、マイクロストリップ線路が形成される。そして、1/4 λ gの長さを有しかつ δ 0 π /2の膜厚 Δ 6 を有するストリップ導体21が、マイクロストリップ線路のに結合するようにギャップ ϵ 3 だけ離れて近接のストリップ導体21の長手方向がストリップ導体21の長手方向がストリップ導体21の長手方向がストリップ導体21の長手方向と平行となるように、形成される。これによって、ストリップ導体21と接地導体11とによって1/4波長マイクロストリップ線路型共振器が構成される。

【0043】以上のように構成された回路において、上記1/4波長マイクロストリップ線路型共振器は、上記マイクロストリップ線路と電磁的に結合してトラップ回路として動作する。

【0044】以上のように構成された1/4波長マイクロストリップ線路型帯域除去フィルタ回路は、 $\delta_0\pi/2$ の膜厚 $\Delta \epsilon$ を有するストリップ導体21を備えた1/4波長マイクロストリップ線路型共振器が、高い無負荷Qを有するので、優れた帯域阻止特性を有する。

【0045】以上の第2の実施例において、マイクロストリップ線路を用いているが、本発明はこれに限らず、コプレーナ線路、スロット線路又はトリプレート型ストリップ線路などの伝送線路で構成してもよい。

【0046】〈変形例〉本発明に係る高周波電極は、例えば、特開平3-292006号公報に開示されるような、コア誘電体とキャビティとが一体成形されたTMモードシングルモード型誘電体共振器においておけるキャビティの外表面に設けた電極膜部分に適用することでTMモードシングルモード型に限らず、例えば特開昭63-313901号公報に開示されるような二重モード型誘電体共振器(例えば、図23参照。)に適用することができるとともに、さらには、特開昭61-157101号公報に開示されるような三重モード型誘電体共振器に関示されるような三重モード型誘電体共振器に適用することができる。すなわち、使用モード数を問わず、TMモード誘電体共振器の電極膜部分に、本発明に係る高周波電極を適用することができる。

【0047】図6に、変形例の二重モード型誘電体共振器75の一例を示す。誘電体の外表面がメタライズされた正方筒形状の共振器ケース77内の中央部に、ケース77と一体成形された十字形状の誘電体76が設けられて二重モード型誘電体共振器75が構成されている。ここで、共振器ケース77の電極は、本発明に係る高周波電極を用いる。これによって、上記電極の表面抵抗を大幅に低下させることができるので、当該誘電体共振器の損失を低下させ無負荷Qを増大させることができる。

【0048】図7に、変形例のTM01 & モード型2段誘 電体帯域通過フィルタ80の一例を示す。当該帯域通過 フィルタ80は、以下のように構成される。外周雷極8 2を有する円筒形状の誘電体管81の両端部にそれぞ れ、入出力用のSMAコネクタ83、84が取り付けら れ、ここで、SMAコネクタ83、84の接地導体は外 周電極82に接続される一方、SMAコネクタ83、8 4の中心導体にはそれぞれ、誘電体管81内で互いに対 向するモノポールアンテナ85、86が接続される。上 記モノポールアンテナ85,86間の誘電体管81内 で、所定の間隔だけ離れて、かつ誘電体管81の内周面 に内接するリング形状の誘電体支持台89,90を介し て円柱形状の2つの誘電体共振器87,88が設けられ る。当該帯域通過フィルタ80においても、外周電極8 2は、本発明に係る高周波電極を用いる。これによっ て、上記外周電極82の表面抵抗を大幅に低下させるこ とができるので、当該誘電体フィルタの損失を低下させ 無負荷Qを増大させることができる。

【0049】さらに、以下に示す変形例において、本発明に係る高周波電極をもちいることにより、電極の表面抵抗を従来に比較して大幅に低減させ、これによって、伝送損失を大幅に小さくすることができる。

【0050】図8は、本発明に係る髙周波電極を用いた

マイクロストリップ線路の斜視図である。図8に示すように、裏面に接地導体11を備えた誘電体基板10上にストリップ導体22が形成されてマイクロストリップ線路が構成される。当該マイクロストリップ線路は、スリップ導体22及び接地導体11に本発明に係る高周波電極を用いていることを特徴としている。なお、ストリップ導体22のみに高周波電極を用いてもよいし、接地導体11のみに高周波電極を用いてもよい。

【0051】また、図9は、本発明に係る高周波電極を用いたトリプレート型ストリップ線路の斜視図である。図9に示すように、両面に接地導体31a、31bを備えた誘電体基板10の厚さ方向の中央部に、ストリップ導体23が2つの接地導体31a、31bと平行になるように形成されてストリップ線路が構成される。当該ストリップ線路は、ストリップ線路が構成される。当該ストリップ線路は、ストリップ導体23と接地導体31a、31bに本発明に係る高周波電極を用いていることを特徴としている。なお、マイクロストリップ導体23のみに高周波電極を用いてもよいし、接地導体31a、31bの少なくとも1つのみに高周波電極を用いてもよい。

【0052】また、図10は、本発明に係る高周波電極を用いた対称型コプレーナ線路の斜視図である。図10に示すように、誘電体基板10の一表面にストリップ導体24が形成され、さらに上記ストリップ導体24を挟むように近接して2つの接地導体32a,32bが形成されてコプレーナ線路が構成される。当該コプレーナ線路は、ストリップ導体24と接地導体32a,32bに本発明に係る高周波電極を用いていることを特徴としている。なお、ストリップ導体24のみに高周波電極を用いてもよいし、接地導体32a,32bの少なくとも1つのみに高周波電極を用いてもよい。

【0053】また、図11は、本発明に係る高周波電極を用いた非対称型コプレーナ線路の斜視図である。図11に示すように、誘電体基板10上にストリップ導体25が形成され、上記ストリップ導体25の片側に近接して接地導体32が形成されてコプレーナ線路が構成される。当該コプレーナ線路は、ストリップ導体25と接地導体32に本発明に係る高周波電極を用いていることを特徴としている。なお、ストリップ導体25のみに高周波電極を用いてもよいし、接地導体32のみに高周波電極を用いてもよい。

【0054】また、図12は、本発明に係る高周波電極を用いたスロット線路の斜視図である。当該スロット線路は、図12に示すように、誘電体基板10の一表面上に互いに近接して対向するように接地導体51a,51bが形成されてスロット線路が構成される。当該スロット線路は、接地導体51a,51bに本発明に係る高周波電極を用いていることを特徴としている。なお、接地導体51a,51bの少なくとも1つのみに高周波電極を用いてもよい。

【0055】また、図13は、本発明に係る高周波電極を用いたサスペンデッド線路の斜視図である。図13に示すように、断面が方形形状である導体管からなる方形 導体管101の内部に、ストリップ導体26を備えた誘電体基板10がその側面が上記方形導体管101の両側面と接するように、かつ上下面とは接しないようにかつ平行に固定されてサスペンデッド線路が構成される。当時に係る高周波電極を用いていることを特徴としている。【0056】また、図14は、本発明に係る高周波電極を用いた誘電体矩形導波管の斜視図である。図14に示

を用いた誘電体矩形導波管の斜視図である。図14に示すように、断面が方形形状である誘電体角柱61の表面に接地導体33が形成されて誘電体矩形導波管が構成される。当該誘電体矩形導波管は、接地導体33に本発明に係る高周波電極を用いていることを特徴としている。

【0057】また、図15は、本発明に係る高周波電極を用いた誘電体リッジ導波管の斜視図である。図15に示すように、断面がH型である誘電体角柱62の表面に接地導体34が形成されて誘電体リッジ導波管が構成される。当該誘電体リッジ導波管は、接地導体34に本発明に係る高周波電極を用いていることを特徴としている。

【0058】また、図16は、本発明に係る高周波電極を用いたイメージ線路の斜視図である。図16に示すように、断面が半円形である誘電体半円柱63の底面に上記半円形の直径より十分幅の広い接地導体35が形成されてイメージ線路が構成される。当該イメージ線路は、接地導体35に本発明に係る高周波電極を用いていることを特徴としている。

【0059】また、図17は、本発明に係る高周波電極を用いたH線路の斜視図である。当該H線路は、図17に示すように、断面が方形形状である誘電体角柱64の上下面にその上面又は下面より十分幅の広い接地導体36a,36bが形成されてH線路が構成される。当該H線路は、接地導体36a,36bに本発明に係る高周波電極を用いていることを特徴としている。接地導体36a,36bの少なくとも1つのみに高周波電極を用いてもよい。

【0060】また、図18は、本発明に係る高周波電極を用いた誘電体円形導波管の斜視図である。図18に示すように、断面が円形である誘電体円柱65の円周面に接地導体37が形成されて誘電体円形導波管が構成される。当該誘電体円形導波管は、接地導体37に本発明に係る高周波電極を用いていることを特徴としている。

【0061】また、図19は、本発明に係る高周波電極を用いた同軸線路の斜視図である。図19に示すように、断面が円環状である誘電体円筒66の内周面に中心導体27と外周面に接地導体38が形成されて同軸線路が構成される。当該同軸線路は、中心導体27と接地導体38に本発明に係る高周波電極を用いていることを特

徴としている。中心導体27のみに本発明に係る高周波 電極を用いてもよいし、接地導体38のみに本発明に係 る高周波電極を用いてもよい。

【0062】また、図20は、本発明に係る高周波電極を用いた誘電体同軸共振器の斜視図である。図20に示すように、断面が円環状であって入g/4の長さを有する誘電体円筒67の内周面に中心導体28が、外周面に接地導体39が形成され、かつ誘電体円筒67の一方の端面に短絡導体29が形成されて誘電体同軸共振器が構成される。当該誘電体同軸共振器は、中心導体28と接地導体39と短絡導体29に本発明に係る高周波電極を用いていることを特徴としている。中心導体28、接地導体39、短絡導体29のうちいずれか1つのみ、又はいずれか2つに本発明に係る高周波電極を用いてもよい。

【0063】以上の実施例において、接地導体11及びストリップ導体21などは、例えばCu、Ag又はAuなどの電気的導電性を有する導体にてなるが、本発明はこれに限らず、接地導体11及びストリップ導体21などの少なくとも1つの材料として以下に示す超電導体(超伝導体)を用いてもよい。

- (a) Nb、Pbなどの純金属系超電導材料。
- (b) NbーTi合金系、NbーZr合金系などの合金 系超電導材料。
- (c)Nb3Sn、V3Siなどの金属間化合物系超電導材料。
- (d) 以下に一例を示すセラミック系酸化物超電導材料 (d-1) 例えばLa1.85S r 0.15C u O4などのLa2-xB a xC u O4- δ 系又はLa2-xS r xC u O4- δ 系。(d-2)例えば Y B a 2C u 3O 7- δ (酸素欠損量 δ = 0 ~ 1)。

(d-3) Bi-Sr-Ca-Cu-O系、ここで、当該Bi-Sr-Ca-Cu-O系超電導材料は、Bi2O3、SrCO3、CaCO3及びCuOの混合された粉末を800乃至870°Cの温度で仮焼した後、850乃至880°Cの温度の大気中で焼結させて得られる。

(d-4) TI-Ba-Ca-Cu-O系、ここで、当該TI-Ba-Ca-Cu-O系超電導材料は、TI2 O3、CaO、BaO及びCuOの各粉末を混合し成形した後、1気圧の酸素を含む石英管中に封入し、880° Cの温度で3時間加熱することによって主成分TI2 CaBa₂Cu₂O_xの超電導材料が得られる。

(d-5) EBCO系、

(d-6) BPSCCO系。

(e) 以下に一例を示す有機系超電導材料

(e-1) 例えば (TMTSF) 2C I O4などのテトラメチルテトラセレナフルバレン (tetramethyltetrasele nafulvalene: TMTSF) 系超電導材料。

(e-2) 例えば β (BEDT-TTF) 213などのビス (エチレンジチオロ) テトラチアフルバレン (bis(et

hylenedithiolo)tetrathiaful-valene: BEDT-TTF) 系超電導材料。

(e-3) dmit系超電導材料。

[0064]

【発明の効果】本発明に係る高周波電極の膜厚は、使用 周波数の表皮深さの1.14倍から2.75倍の範囲 に、好ましくは使用周波数の表皮深さの1.32倍から 1. 92倍の範囲に、最も好ましくは使用周波数の表皮 深さのπ/2になるように形成されているので、上記高 周波電極の内部の電流密度分布は高周波電極の裏面で反 射される電磁波が励起する電流によって、表皮効果だけ を考慮したときのような急激な減衰はなく緩やかな勾配 となる。これによって表皮効果が緩和されて、本発明に 係る高周波電極の表面抵抗は従来に比較して大幅に低減 することができる。また、上記高周波電極は、一層で構 成されているので、従来例に比較して安価に製造でき る。従って本発明の高周波電極を用いて、より小さな伝 送損失を有する高周波伝送線路、極めて大きな無負荷Q の高周波共振器又は選択度の優れた高周波フィルタ、も しくは低損失な高周波デバイスを、より小型・軽量化し て、かつ安価に実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係る第1の実施例の帯域通過フィルタの斜視図である。

【図2】 図2は、図1の空気層を含むストリップ導体 21の厚さ方向の等価回路であって、(a)は分布定数 型等価回路であり、(b)は集中定数型等価回路であ る。

【図3】 規格化表面抵抗 σ δ 0 RS と規格化導体膜厚 ϵ との関係を表したグラフである。

【図4】 表皮効果の緩和と表面抵抗の低減を示す、図1の誘電体基板10の一部と空気層の一部とを含むストリップ導体21の断面図である。

【図5】 本発明に係る第2の実施例である帯域除去フィルタの斜視図である。

【図6】 変形例のTM₁₁₀二重モード型誘電体共振器の一例を示す斜視図である。

【図7】 変形例のTM₀₁ & モード型2段誘電体帯域通過フィルタの一例を示す縦断面図である。

【図8】 本発明に係る高周波電極を用いたマイクロストリップ線路の斜視図である。

【図9】 本発明に係る高周波電極を用いたトリプレート型ストリップ線路の斜視図である。

【図10】 本発明に係る高周波電極を用いた対称型コプレーナ線路の斜視図である。

【図11】 本発明に係る高周波電極を用いた非対称型コプレーナ線路の斜視図である。

【図12】 本発明に係る高周波電極を用いたスロット 線路の斜視図である。

【図13】 本発明に係る高周波電極を用いたサスペン

デッド線路の斜視図である。

【図14】 本発明に係る高周波電極を用いた誘電体矩 形導波管の斜視図である。

【図15】 本発明に係る高周波電極を用いた誘電体リッジ導波管の斜視図である。

【図16】 本発明に係る高周波電極を用いたイメージ 線路の斜視図である。

【図17】 本発明に係る高周波電極を用いたH線路の 斜視図である。

【図18】 本発明に係る高周波電極を用いた誘電体円 形導波管の斜視図である。

【図19】 本発明に係る高周波電極を用いた同軸線路の斜視図である。

【図20】 本発明に係る高周波電極を用いた誘電体同軸共振器の斜視図である。

【符号の説明】

10…誘電体基板、

21, 22, 23, 24, 25, 26, 41…ストリップ導体、

27, 28…中心導体、

11, 31a, 31b, 32a, 32b, 32, 33.

34, 35, 36a, 36b, 37, 38, 39, 51

a, 51b…接地導体、

12…入力端子用導体、

13…出力端子用導体、

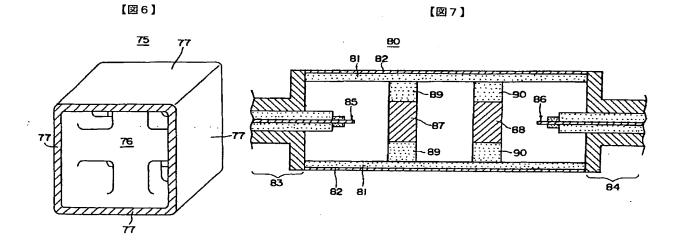
g 1, g 2, g 3…ギャップ、

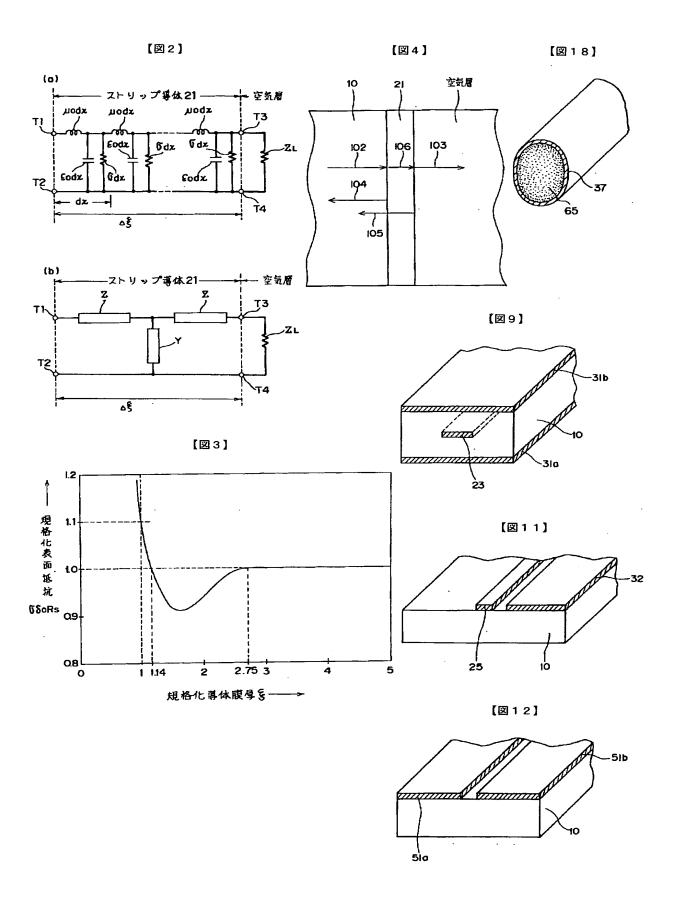
75…TM110二重モード型誘電体共振器、

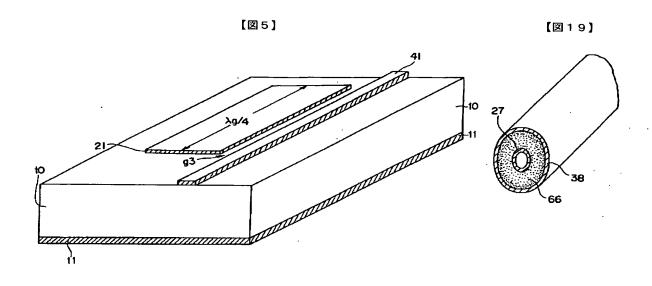
76…誘電体、

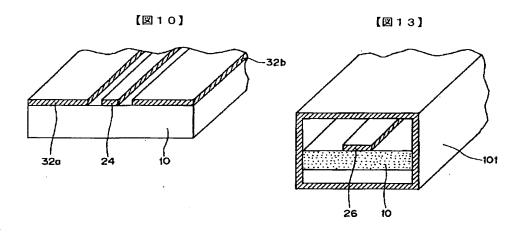
77…共振器ケース、

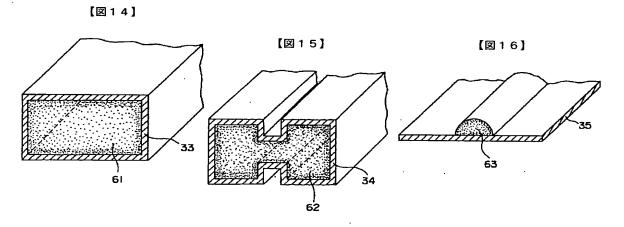
80… T M_{01 δ}モード型 2 段誘電体帯域通過フィルタ、 8 2 …外周電極。



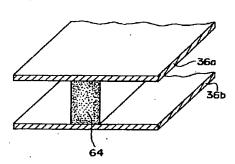




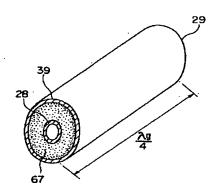




【図17】



【図20】



フロントページの続き

(51) Int. CI. 6 H O 1 P 11/00

識別記号 庁内整理番号 ZAA E

FI

技術表示箇所

HO1P 7/04 11/00

Z A A F20 Z A A J F6~7, 20